

**Список научных публикаций Мухина И.Б.,
в которых изложены основные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по теме
«Оптимизация и применение иттербийевых лазеров для формирования фемтосекундного излучения с
высокой пиковой и средней мощностью»,
в журналах первого (Q1) и второго (Q2) квартилей по международной базе Scopus**

A1. Perevezentsev E. A., Mukhin I. B., Vadimova O. L., Palashov O. V., Khazanov E. A., Dewei Luo, Jian Zhang, Tang D. Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development // Physica Status Solidi a-Applications and Materials Science. 2013. - V.210, №6. P.1232-1234.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1002/pssa.201300017

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pssa.201300017>

A2. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Silin D. E., Palashov O. V. Thermal conductivity measurements using phase-shifting interferometry // Optical Materials Express. 2014. V.4, №10. P.2204-2208.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/OME.4.002204

https://www.researchgate.net/publication/266326157_Thermal_conductivity_measurements_using_phase-shifting_interferometry

A3. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Silin D. E., Vyatkin A. G., Vadimova O. L., Palashov O. V. Thermal effects in end-pumped Yb:YAG thin-disk and Yb:YAG/YAG composite active element // IEEE Journal of Quantum Electronics. 2014. V.50, №3. P.133-140.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1109/JQE.2013.2297743

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6720151>

A4. Mukhin I. B., Perevezentsev E. A., Palashov O. V. Fabrication of composite laser elements by a new thermal diffusion bonding method // Optical Materials Express. 2014. V.4, №2. P.266-271.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/ome.4.000266

https://www.researchgate.net/publication/263768134_Fabrication_of_composite_laser_elements_by_a_new_thermal_diffusion_bonding_method

A5. Perevezentsev E. A., Mukhin I. B., Kuznetsov I. I., Vadimova O. L., Palashov O. V. Nanosecond cryogenic Yb:YAG disk laser // Quantum Electronics. 2014. V.44, №5. P.448-451.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QE2014v044n05ABEH015433

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QE2014v044n05ABEH015433>

A6. M. Ivanov, Y. Kopylov, V. Kravchenko, J. Li, Y. Pan, U. Kynast, M. Leznina, W. Strek, L. Marciniak, O. Palashov, I. Snetkov, I. Mukhin, D. Spassky Optical, luminescent and laser properties of highly transparent ytterbium doped yttrium lanthanum oxide ceramics // Optical Materials. 2015. V.50, Part A. P.15-20.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1016/j.optmat.2015.07.004

<https://doi.org/10.1016/j.optmat.2015.07.004>

A7. Snetkov I. L., Mukhin I. B., Balabanov S. S., Permin D. A., Palashov O. V. Efficient lasing in Yb:(YLa)₂O₃ ceramics // Quantum Electronics. 2015. V.45, №2. P.95-97.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QE2015v045n02ABEH015652

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QE2015v045n02ABEH015652/meta>

A8. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Vadimova O. L., Palashov O. V., Ken-Ichi Ueda Thermal effects in Yb:YAG single-crystal thin-rod amplifier // Applied Optics. 2015. V.54, №25. P.7747.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/AO.54.007747

<https://doi.org/10.1364/AO.54.007747>

A9. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Vadimova O. L., Palashov O. V. Thin-disk laser based on an Yb:YAG / YAG composite active element // Quantum Electronics. 2015. V.45, №3. P.207-210.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QE2015v045n03ABEH015699

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QE2015v045n03ABEH015699>

A10. Perevezentsev E. A., Mukhin I. B., Kuznetsov I. I., Vadimova O. L., Palashov O. V. Front-end system for Yb : YAG cryogenic disk laser // Quantum Electronics. 2015. V.45, №5. P.451-454.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QE2015v045n05ABEH015770

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QE2015v045n05ABEH015770/meta>

A11. Vadimova O. L., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Perevezentsev E. A., Palashov O. V. Comparison of composite and disk shaped active elements for pulsed lasers // Laser Phys. 2015. V.25. P.095001.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1088/1054-660X/25/9/095001

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1054-660X/25/9/095001>

A12. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V. Yb : YAG thin-rod laser amplifier with a high pulse energy for a fibre oscillator // Quantum Electronics. 2016. Vol.4, №4. P.375-378.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QEL16042

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL16042>

A13. Snetkov I. L., Palashov O. V., Osipov V. V., Mukhin I. B., Maksimov R. N., Shitov V. A., Luk'yashin K. E. Investigation of lasing characteristics of domestic Yb : YAG laser ceramics // Quantum Electronics. 2016. V.46, №7. P.586-588.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QEL16115

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL16115>

A14. Snetkov I. L., Mukhin I. B., Palashov O. V. Comparative characteristics of Yb:(YLa)2O3 laser ceramics // Quantum Electronics. 2016. V.46, №3. P. 193–196.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QEL15983

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL15983>

A15. I. I. Kuznetsov, I. B. Mukhin, O. V. Palashov, K.-I. Ueda, Thin-tapered-rod Yb:YAG laser amplifier // Optics Letters. 2016. V.41. 5361-5364.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/OL.41.005361

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27842132/>

A16. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V. Improvement of thermal management in composite Yb:YAG/YAG thin-disk laser // Laser Physics. 2016. V.26, №4. - P.045004.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1088/1054-660X/26/4/045004

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1054-660X/26/4/045004>

A17. Balabanov S. S., Belyaev A. V., Gavrilchuk E. M., Mukhin I. B., Novikova A. V., Palashov O. V., Permin D. A., Snetkov I. L. Fabrication and measurement of optical and spectral properties of the transparent Yb:MgAl₂O₄ ceramics // Optical Materials. 2017. V.71, №Supplement C. P.17-22.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1016/j.optmat.2016.10.033

<https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.10.033>

A18. Perevezentsev E. A., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V. Matrix multi-pass scheme disk amplifier // Applied Optics. 2017. V.56. - №30. P.8471-8476.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/AO.56.008471
<https://doi.org/10.1364/AO.56.008471>

A19. Volkov M. R., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B. A New Method of Diagnostics of the Quality of Heavily Yb-Doped Laser Media // IEEE Journal of Quantum Electronics. 2018. V.54, №1. P.1-6.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1109/JQE.2017.2778708

<https://ieeexplore.ieee.org/document/8125077>

A20. Snetkov I. L., Palashov O. V., Osipov V. V., Mukhin I. B., Maksimov R. N., Shitov V. A., Luk'yashin K. E. Continuous-wave 80-W lasing in Yb : YAG ceramics // Quantum Electronics. 2018. V.48, №8. P.683-685.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QEL16727

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL16727>

A21. B. Lee, Chizhov S. A., Sall E. G., Kim J. W., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V., Kim G. H., Yashin V. E., Vadimova O. L. Laser amplification in Yb:YAG thin rods of different geometries: simulation and experiment // Journal of the Optical Society of America B. 2018. V.35. №10. P.2594-2599

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/JOSAB.35.002594

<https://doi.org/10.1364/JOSAB.35.002594>

A22. Mukhin I. B., Kuznetsov I. I., Palashov O. V. Generation and subsequent amplification of fewcycle femtosecond pulses from a picosecond pump laser // Quantum Electronics. 2018. V.48, №4. P.340-343.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QEL16639

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL16639/meta>

A23. Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V., Ueda K.-I. Thin-rod Yb:YAG amplifiers for high average and peak power lasers // Optics Letters. 2018. V.43, №16. P.3941-3944.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/OL.43.003941

<https://doi.org/10.1364/OL.43.003941>

A24. Volkov M. R., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V., Konyashchenko A. V., Tenyakov S. Y., Liventsov R. A. Thin-rod active elements for amplification of femtosecond pulses // Quantum Electronics. 2019. V.49, №4. P.350-353.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/QEL16964

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL16964/meta>

A25. Perevezentsev E. A., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Volkov M. R., Palashov O. V. Multipass cryogenic Yb:Y₂O₃ ceramic disk amplifier // Applied Physics B. 2019. V.125. P.141.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1007/s00340-019-7254-4

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-019-7254-4>

A26. Volkov M. R., Kuznetsov I. I., Mukhin I. B., Palashov O. V. Disk laser heads based on Yb : YAG for multikilowatt average power lasers // Quantum Electronics. 2019. V.49, №4. P.354-357.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1070/qel16965

<https://iopscience.iop.org/article/10.1070/QEL16965>

A27. Volkov M. R., Mukhin I. B., Kuznetsov I. I., Palashov O. V. Thin-disk laser with multipass unstable ring resonator // Journal of the Optical Society of America B. 2019. Vol.36, №5. P.1370-1375.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/JOSAB.36.001370

<https://doi.org/10.1364/JOSAB.36.001370>

A28. Kuznetsov I. I., Volkov M. R., Mukhin I. B. Composite Yb:YAG/sapphire thin-disk active elements produced by thermal diffusion bonding // Journal of the Optical Society of America B. 2020. V.37, №7. P.2193-2198.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1364/JOSAB.396572

<https://www.x-mol.net/paper/article/1278127792886329344>

A29. Mironov S. Y., Mukhin I. B., Lozhkarev V. V., Potemkin A. K., Martyanov M. A., Kuzmin I. V., Khazanov E. A. Temporal compression of high-power IR laser pulses in a KDP crystal // Applied Optics. 2022. V.61, №20. P.6033-6037.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1364/AO.464579

<https://doi.org/10.1364/AO.464579>

A30. Martyanov M. A., Mukhin I. B., Kuzmin I. V., Mironov S. Y. Compact pulse shaper based on a tilted volume Bragg grating // Optics Letters. 2022. V.47, №3. P.557-560.

Квартиль: **Q1**

DOI: 10.1364/ol.448275

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35103670/>

A31. I. B. Mukhin, K. A. Glushkov, A. A. Soloviev, A. A. Shaykin, V. N. Ginzburg, I. V. Kuzmin, M. A. Martyanov, S. E. Stukachev, S. Y. Mironov, I. V. Yakovlev, E. A. Khazanov Upgrading the front end of the petawatt-class PEARL laser facility // Applied Optics. - 2023. - Vol.62. - №10. - P.2554-2559.

Квартиль: **Q2**

DOI: 10.1364/AO.483533

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37132803/>

Подтверждение принадлежности журналов, в которых изложены основные научные результаты диссертации, к 1-му и 2-му квартилям по базам Scopus и/или Web of Science

Публикация А1:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Physica Status Solidi (A) Applications And Materials Science

Фильтровать уточненный список Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2013

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2010-13	Документы 2010-13	% цитирования
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science	2.9	75% 24/96 Surfaces, Coatings and Films	5 138	1 760	66

1 Верх страницы

Публикация A2:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Optical Materials Express

Фильтровать уточненный список Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2014

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2011-14 ↓	Документы 2011-14 ↓	% цитирования ↓
1 Optical Materials Express <i>Открытый доступ</i>	5.3	89% 22/207 Electronic, Optical and Magnetic Materials	4 433	842	79

Верх страницы

Публикация А3:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: IEEE Journal Of Quantum Electronics x

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2014

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2011-14 ↓	Документы 2011-14 ↓	% цитирования ↓
1 IEEE Journal of Quantum Electronics	4.4	86% 54/395 Condensed Matter Physics	2 830	637	77

Верх страницы

Публикация A4:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Optical Materials Express x

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований
 Минимум документов
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2014

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2011-14	Документы 2011-14	% цитирования
Optical Materials Express Открытый доступ	5.3	89% 22/207 Electronic, Optical and Magnetic Materials	4 433	842	79

Верх страницы

Публикация А5:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2014

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2011-14 ↓	Документы 2011-14 ↓	% цитирования ↓
1 Quantum Electronics	1.7	54% 295/651 Electrical and Electronic Engineering	1 390	835	54

Верх страницы

Публикация А6:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Optical Materials

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований
 Минимум документов

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2015

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2012-15 ↓	Документы 2012-15 ↓	% цитирования ↓
1 Optical Materials	3.4	83% 34/202 General Computer Science	6 520	1 915	69

Верх страницы

Публикация A7:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2015

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2012-15 ↓	Документы 2012-15 ↓	% цитирования ↓
1 Quantum Electronics	1.9	59% 271/660 Electrical and Electronic Engineering	1 548	819	55

Верх страницы

Публикация A8:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Applied Optics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

- Отображать только журналы с открытым доступом
- Кол-во за 4-летний период
- Минимум не выбран
- Минимум цитирований
- Минимум документов
- Максимальный квартиль рейтинга Citescore
- Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
- 1-й квартиль
- 2-й квартиль
- 3-й квартиль
- 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников Посмотреть параметры за год: 2015

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2012-15	Документы 2012-15	% цитирования
Applied Optics	3.4	72% 45/159 Atomic and Molecular Physics, and Optics	16 266	4 757	69

Верх страницы

Публикация А9:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2015

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2012-15	Документы 2012-15	% цитирования
Quantum Electronics	1.9	59% 271/660 Electrical and Electronic Engineering	1 548	819	55

Верх страницы

Публикация A10:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Варианты отображения Отображать только журналы с открытым доступом Минимум не выбран Минимум цитирований Минимум документов Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам 1-й quartile 2-й quartile 3-й quartile 4-й quartile

Результат: 1 Подробнее о списке источников Scopus

Все Сохранить в список источников

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2012-15	Документы 2012-15	% цитирования
Quantum Electronics	1.9	59% 271/660 Electrical and Electronic Engineering	1 548	819	55

Верх страницы

Публикация A11:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Laser Physics

Фильтровать уточненный список Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований
 Минимум документов

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2015

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2012-15 ↓	Документы 2012-15 ↓	% цитирования ↓
1 Laser Physics	2.1	75% 76/303 Industrial and Manufacturing Engineering	2 705	1 272	62

Верх страницы

Публикация A12:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2016

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2013-16	Документы 2013-16	% цитирования
Quantum Electronics	2.0	58% 272/654 Electrical and Electronic Engineering	1 688	841	56

Верх страницы

Публикация A13:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

- Отображать только журналы с открытым доступом
- Кол-во за 4-летний период
- Минимум не выбран
- Минимум цитирований _____
- Минимум документов _____
- Максимальный квартиль рейтинга Citescore
- Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
- 1-й квартиль
- 2-й квартиль
- 3-й квартиль
- 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2016

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2013-16	Документы 2013-16	% цитирования
Quantum Electronics	2.0	58% 272/654 Electrical and Electronic Engineering	1 688	841	56

Верх страницы

Публикация A14:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Варианты отображения Отображать только журналы с открытым доступом Кол-во за 4-летний период Минимум не выбран Минимум цитирований Минимум документов Максимальный квартиль рейтинга Citescore Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам 1-й квартиль 2-й квартиль 3-й квартиль 4-й квартиль

Результат: 1

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2013-16 ↓	Документы 2013-16 ↓	% цитирования ↓
1 Quantum Electronics	2.0	58% 272/654 Electrical and Electronic Engineering	1 688	841	56

Верх страницы

Публикация A15:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Optics Letters

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2016

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2013-16 ↓	Документы 2013-16 ↓	% цитирования ↓
1 Optics Letters Открытый доступ	6.8	92% 13/163 Atomic and Molecular Physics, and Optics	43 026	6 342	81

Верх страницы

Публикация A16:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Laser Physics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2016

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2013-16	Документы 2013-16	% цитирования
Laser Physics	2.3	74% 77/304 Industrial and Manufacturing Engineering	2 803	1 202	63

Верх страницы

Публикация А17:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название

Название: Optical Materials

Фильтровать уточненный список

Варианты отображения Отображать только журналы с открытым доступом Минимум не выбран Минимум цитирований Минимум документов Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам 1-й quartile 2-й quartile 3-й quartile 4-й quartile

Результат: 1

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2014-17 ↓	Документы 2014-17 ↓	% цитирования ↓
1 Optical Materials	3.7	81% 40/208 General Computer Science	8 552	2 301	74

Верх страницы

Публикация A18:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Applied Optics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

- Отображать только журналы с открытым доступом
- Кол-во за 4-летний период
- Минимум не выбран
- Минимум цитирований
- Минимум документов

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

- Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
- 1-й квартиль
- 2-й квартиль
- 3-й квартиль
- 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников Посмотреть параметры за год: 2017

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2014-17	Документы 2014-17	% цитирования
Applied Optics	3.2	70% 198/666 Electrical and Electronic Engineering	17 855	5 660	69

Верх страницы

Публикация А19:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: IEEE Journal Of Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований
 Минимум документов
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2018

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2015-18	Документы 2015-18	% цитирования
IEEE Journal of Quantum Electronics	3.9	75% 164/669 Electrical and Electronic Engineering	1 625	417	72

Верх страницы

Публикация A20:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

- Отображать только журналы с открытым доступом
- Минимум не выбран
- Минимум цитирований
- Минимум документов

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

- Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
- 1-й квартиль
- 2-й квартиль
- 3-й квартиль
- 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников Посмотреть параметры за год: 2018

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2015-18	Документы 2015-18	% цитирования
Quantum Electronics	2.1	54% 307/669 Electrical and Electronic Engineering	1 790	839	58

Верх страницы

Публикация A21:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Journal Of The Optical Society Of America B: Optical Physics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2018

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2015-18 ↓	Документы 2015-18 ↓	% цитирования ↓
1 Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics	3.9	80% 9/44 Statistical and Nonlinear Physics	6 014	1 530	68

Верх страницы

Публикация A22:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников Посмотреть параметры за год: 2018

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2015-18 ↓	Документы 2015-18 ↓	% цитирования ↓
1 Quantum Electronics	2.1	54% 307/669 Electrical and Electronic Engineering	1 790	839	58

Верх страницы

Публикация A23:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Optics Letters

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2018

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2015-18	Документы 2015-18	% цитирования
Optics Letters <i>Открытый доступ</i>	7.1	88% 20/176 Atomic and Molecular Physics, and Optics	41 000	5 793	80

Верх страницы

Публикация A24:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников Посмотреть параметры за год: 2019

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2016-19 ↓	Документы 2016-19 ↓	% цитирования ↓
1 Quantum Electronics	2.2	51% 22/44 Statistical and Nonlinear Physics	1 847	835	61

Верх страницы

Публикация A25:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Applied Physics B: Lasers And Optics

Фильтровать уточненный список

Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2019

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2016-19 ↓	Документы 2016-19 ↓	% цитирования ↓
1 Applied Physics B: Lasers and Optics	3.8	76% 13/54 Physics and Astronomy (miscellaneous)	3 964	1 042	72

Верх страницы

Публикация A26:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название

Название: Quantum Electronics

Фильтровать уточненный список

Варианты отображения Отображать только журналы с открытым доступом Минимум не выбран Минимум цитирований Минимум документов Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам 1-й quartile 2-й quartile 3-й quartile 4-й quartile

Результат: 1

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2016-19	Документы 2016-19	% цитирования
Quantum Electronics	2.2	51% 22/44 Statistical and Nonlinear Physics	1 847	835	61

◀ Верх страницы

Публикация A27:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Journal Of The Optical Society Of America B: Optical Physics

Фильтровать уточненный список Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

- Отображать только журналы с открытым доступом
- Минимум не выбран
- Минимум цитирований
- Минимум документов

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

- Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
- 1-й квартиль
- 2-й квартиль
- 3-й квартиль
- 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Посмотреть параметры за год: 2019

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2016-19 ↓	Документы 2016-19 ↓	% цитирования ↓
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics	3.9	73% 12/44 Statistical and Nonlinear Physics	6 998	1 792	69

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Верх страницы

Публикация A28:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники ? Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название Поиск источников

Название: Journal Of The Optical Society Of America B: Optical Physics

Фильтровать уточненный список Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____

Максимальный квартиль рейтинга Citescore

Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2020

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2017-20 ↓	Документы 2017-20 ↓	% цитирования ↓
1 Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics	3.9	81% 9/45 Statistical and Nonlinear Physics	7 481	1 918	69

Верх страницы

Публикация A29:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название

Название: Applied Optics

Фильтровать уточненный список

Варианты отображения Отображать только журналы с открытым доступом Минимум не выбран Минимум цитирований Минимум документов

Максимальный квартиль рейтинга Citescore Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам 1-й квартиль 2-й квартиль 3-й квартиль 4-й квартиль

Результат: 1

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2018-21	Документы 2018-21	% цитирования
Applied Optics	3.8	72% 32/15 Engineering (miscellaneous)	23 208	6 071	72

1 Верх страницы

Публикация A30:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Поиск источников

Название: Optics Letters

Фильтровать уточненный список
Применить Сбросить фильтры

Варианты отображения

Отображать только журналы с открытым доступом
Кол-во за 4-летний период
 Минимум не выбран
 Минимум цитирований _____
 Минимум документов _____
Максимальный квартиль рейтинга Citescore
 Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам
 1-й квартиль
 2-й квартиль
 3-й квартиль
 4-й квартиль

Результат: 1

Скачать список источников Scopus Подробнее о списке источников Scopus

Все Экспортировать в формате Excel Сохранить в список источников

Посмотреть параметры за год: 2021

Название источника ↓	CiteScore ↓	Наивысший процентиль ↓	Цитирования 2018-21 ↓	Документы 2018-21 ↓	% цитирования ↓
1 Optics Letters Открытый доступ	73	84% 32/205 Atomic and Molecular Physics, and Optics	46 039	6 321	82

Верх страницы

Публикация A31:

scopus.com/sources.uri

Scopus Preview

Поиск авторов Источники Создать учетную запись Войти

Источники

Название Укажите название

Название: Applied Optics

Фильтровать уточненный список

Варианты отображения Отображать только журналы с открытым доступом Кол-во за 4-летний период Минимум не выбран Минимум цитирований Минимум документов Максимальный квартиль рейтинга Citescore Показывать только названия, относящиеся к верхним 10 процентам 1-й квартиль 2-й квартиль 3-й квартиль 4-й квартиль

Результат: 1

Все Сохранить в список источников

Название источника	CiteScore	Наивысший процентиль	Цитирования 2018-21	Документы 2018-21	% цитирования
Applied Optics	3.8	72% 32/115 Engineering (miscellaneous)	23 208	6 071	72

◀ Верх страницы